波动光学

- 1. 光的干涉
- 1. 相干光,光程
- 1. 光波

 $\hat{}$ 光波是电磁波 光波的描述: $E(r,t)=Acos[\omega(t-\frac{r}{u})+arphi_0]$ (r指某一位置到光源的距离) 光强: $I=A^2$

2. 光波的叠加:

- 1. $E(r,t) = E_1(r,t) + E_2(r,t) + \cdots$
- 2. 如果 E_1 与 E_2 同向,则 t时刻p点的光矢量为

$$E(t)=A_1\cos[\omega_1 t-rac{2\pi}{\lambda}n_1r_1+arphi_{10}]+A_2\cos[\omega_2 t-rac{2\pi}{\lambda}n_2r_2+arphi_{20}]$$

若 $\omega = \omega_1 = \omega_2$,则

$$E(t) = A_1 \cos[\omega t - rac{2\pi}{\lambda} n_1 r_1 + arphi_{10}] + A_2 \cos[\omega t - rac{2\pi}{\lambda} n_2 r_2 + arphi_{20}] \ \Longrightarrow \ E(t) = A \cos(\omega t + arphi) egin{cases} A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(arphi_1 - arphi_2) \ I^2 = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(arphi_1 - arphi_2) \ arphi_1 - arphi_2 = rac{2\pi}{\lambda} (n_1 r_1 - n_2 r_2) + (arphi_{10} - arphi_{20}) \end{cases}$$

3. 若两光源振动同向,即 $\varphi_{10} = \varphi_{20}$ 则

2. 分波面干涉(杨氏干涉)

• 杨氏双缝干涉明暗条纹的位置

$$I=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos(arphi_1-arphi_2), D\gg d, D\gg x$$
 S_1,S_2 关于 S 对称: $arphi_1-arphi_2=rac{2\pi}{\lambda}\left(n_2r_2-n_1r_1
ight)+\left(arphi_{10}-arphi_{20}
ight)$ s r_1 r_2 r_2 r_3 r_4 r_4 r_5 r_5 r_5 r_5 r_5 r_5 r_6 r_7 r_8 r_7 r_8 r_8 r_8 r_9 r_9

初相差与光程差无关

$$S_1$$
与 S_2 关于 S 对称 $(\varphi_{10} = \varphi_{20})$ 且真空 $(n_1 = n_2)$:
$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{2\pi}{\lambda} n_2 r_2 - n_1 r_1) = \frac{2\pi\delta}{\lambda}$$
 $\begin{cases} \delta = r_1 - r_2 \approx d \sin \theta \approx d \tan \theta \\ \tan \theta = \frac{x}{D} \end{cases}$ $\Longrightarrow \delta = \frac{x}{D} d$ $(\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1)$ $\begin{cases} \delta = \pm k\lambda = \pm 2k \frac{\lambda}{2} (I_{\max} \overline{P}) \\ \delta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} (I_{\min} \overline{H}) \end{cases}$ \Longrightarrow $\begin{cases} x_k \overline{P} = \pm \frac{D}{d} 2k \frac{\lambda}{2} = \pm \frac{D}{d} k \lambda \\ x_k \overline{H} = \pm \frac{D}{d} (2k+1) \frac{\lambda}{2} \end{cases}$ $(k \rightarrow 2 \overline{P})$

相邻明或暗纹间距: $\Delta x = x_{k+1} - x_k =$ 相邻明暗纹间距: $\Delta x' = x_{k ext{H}} - x_k ext{=} \frac{\nu}{d} \lambda$ 注意: 光程美气水流

注意:光程差每改变一个 λ ,干涉级改变1,条纹移动一条,干涉条纹移动一个 Δx (干涉级: $\frac{n_1r_1-n_2r_2}{\sqrt{n_1}}$)

• 杨氏双缝干涉的特点

$$x_k$$
亮 $=\pmrac{D}{d}2krac{\lambda}{2}=\pmrac{D}{d}k\lambda$

- 1. 若用单色光入射,则出现明暗相间的等间距的条纹
- 2. 若用复色光入射则将出现彩色条纹,其中第一级为完整的光谱线(复色光),第二级以后将出现重叠现 象

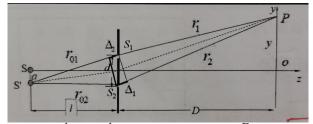
 $k \neq 0$: λ 不同, x_{k} 高不同

3. 中央为明纹,对应的光程差为0

• 讨论1: 光源 S位置改变对干涉条纹的影响

- 。 S下移时, 零级明纹上移, 干涉条纹整体向上平移;
- 。 S上移时, 零级明纹下移, 干涉条纹整体向下平移;
- 。条纹间距不变
- 。 定量计算:
 - 设光源向下移动距离a,则在 $d \ll D, d \ll l$ 的条件下,有

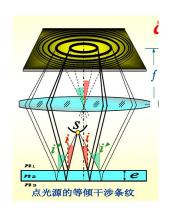
$$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 = rac{d}{D}y - rac{d}{l}a$$



- 若 p 点是零级干涉条纹: $\Delta = \frac{d}{D}y \frac{d}{l}a = 0 \implies y = \frac{D}{l} \cdot a(y \propto a)$ 若 p 点是亮纹则有: $\Delta = \frac{d}{D}y \frac{d}{l}a = k\lambda$ $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots \implies y = k\frac{D}{d}\lambda$ +
- ullet 相邻亮纹间距 $(k o k+1):\Delta y=rac{D}{d}\lambda$ ——等间距且条纹间距不变
- 讨论2: 双缝间距 d 的改变位置改变对干涉条纹的影响
 - $\circ x_{k \bar{\otimes}} = \frac{D}{d} 2k \frac{\lambda}{2} = \frac{D}{d} k \lambda \implies \Delta x = \frac{D}{d} \lambda$
 - 。 $\begin{cases} d$ 增大,零级明纹中心位置不变, Δx 减小,其他各级条纹向中央明纹靠近,条纹变密。 $\begin{cases} d$ 减小,零级明纹中心位置不变, Δx 增大,其他各级条文向两侧扩散,条纹变疏
 - \circ 说明:可以通过调整d调整条纹间距 Δx
- 讨论3: 双缝与屏幕间距 D 的改变对干涉条纹的影响
 - $\circ \Delta x = \frac{D}{d}\lambda$
 - 。 $\begin{cases} D$ 减小,零级明纹中心位置不变, Δx 减小,其他各级条纹向中央明纹靠近,条纹变密。 $\begin{cases} D$ 增大,零级明纹中心位置不变, Δx 增大,其他各级条文向两侧扩散,条纹变疏
- 讨论4: 入射光波长改变的影响
 - $\circ \Delta x = \frac{D}{4}\lambda$ λ 增大,零级明纹中心位置不变, Δx 增大,条纹变疏 λ 减小,零级明纹中心位置不变, Δx 减小,条纹变密
- 讨论5: 介质折射率的影响(将整个装置放入折射率为n的介质中)
 - $\circ \ arphi_1 arphi_2 = rac{2\pi}{\lambda}(n_2r_2 n_1r_1) = rac{2\pi n}{\lambda}(r_2 r_1) = rac{2\pi}{\lambda/n}(r_2 r_1) = rac{2\pi}{\lambda}(r_2 r_1)$
 - 。 将双缝干涉装置, 由空气中放入水中:

3. 分振幅干涉 (薄膜干涉)

薄膜干涉:光波经薄膜上,下表面反射后,相互叠加而形成的干涉现象



• 半波损失

半波损失:光从光疏介质进入光密介质在.掠入射($i \approx 90^\circ$)或正入射($i \approx 0^\circ$)时,反射光相对于入射光,相位 有量值为 π 的突变.即在反射过程中损失了半个波长的现象.

产生条件:

- 1. 光从光疏介质,到光密介质
- 2. 正入射或掠入射
- 3. 半波损失指出现在反射现象中
- 1. 折射光不存在半波损失
- 2. 若如射角不满足相应的条件,有其他相位突变 $\Delta \varphi$
 - 1. (平行膜)等倾干涉
 - 。 反射光干涉

传播光程差: 寻找 δ 与入射角 i 的关系

 $\delta_0=2d\sqrt{n_2^2-n_1^2\sin^2i}$ $\delta = \delta(i)$ (光程差与倾角i有关,且倾角i相同的光线对应同一条干涉条纹(等倾干涉)) 若入射角i很小时: $\delta_0 \approx 2n_2d$

■ 反射光干涉的附加光程差 δ'

■ 界面反射条件相同 $(n_1 < n_2 < n_3)$: $\begin{cases} \text{附加相位差: } \Delta \varphi = \pi - \pi = 0 \\ \text{附加光程差: } \delta' = \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{2} = 0 \end{cases}$ ■ 界面反射条件不同 $(n_1 > n_2 < n_3)$: $\begin{cases} \text{附加相位差: } \Delta \varphi = \pi - 0 = \pi \\ \text{附加光程差: } \delta' = \frac{\lambda}{2} - 0 = \frac{\lambda}{2} \end{cases}$

 $lacksymbol{\bullet}$ 平行膜反射光干涉的总光程差 δ

$$\delta = \delta_0 + \delta' = ad\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \begin{cases} 0(反射条件相同) \\ \frac{\lambda}{2}(反射条件不同) \end{cases}$$

$$\begin{cases}$$
 完纹: $\delta = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \begin{cases} 0 \\ \frac{\lambda}{2} \end{cases} = k\lambda \end{cases}$
 暗纹: $\delta = \dots = k\lambda + \frac{\lambda}{2}$

■ i越小, δ 越大,k越大,即内环干涉极大